

「文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ R7年度第四回NIMS-ARIM担当領域セミナー」

EPMA (JEOL iHP200F) の紹介

本セミナーでは、NIMS-ARIM/NOFとして利用できるEPMA (Electron Probe Micro Analyzer : 電子プローブマイクロアナライザー) の原理を含んだ概要とその応用例について御紹介いたします。さらに、実際にEPMAを利用しているNIMS研究者から具体的な研究事例や成果について御紹介いたし、装置担当者より利用に関する流れを御紹介いたします。

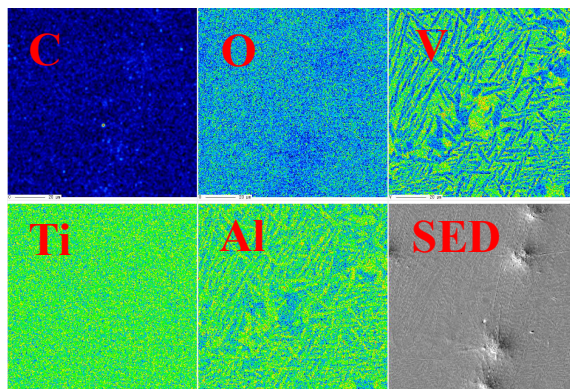
セミナー終了後には、人数限定でEPMAの見学会を実施します。実際の装置を間近で御覧いただき、また日頃の疑問を専門家に直接質問できる貴重な機会です。

※ 参加人数に限りがありますので、御早めにお申し込みください。

日時： 2025年12月5日（金） 13：30 -16：00

場所： 物質・材料研究機構 千現地区本館棟 8 階中会議室
(オンライン併用、会場24名-先着順-)

主催： NIMS-ARIM マテリアル先端リサーチインフラ
NIMS Open Facility (NOF)



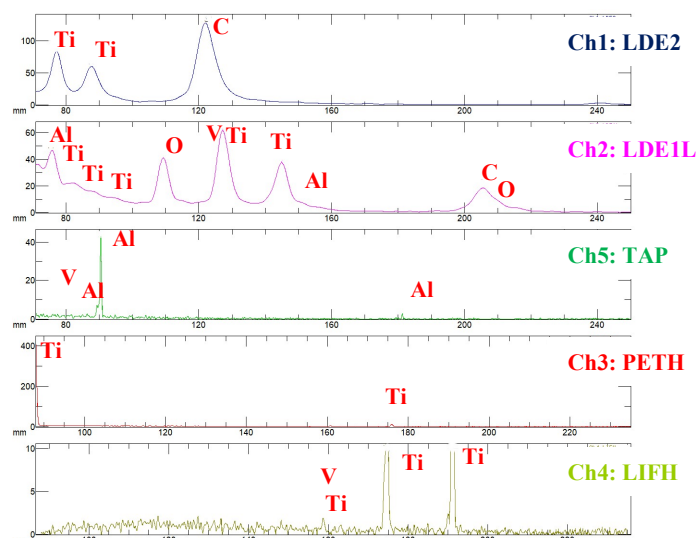
【プログラム】

- あいさつ (NIMS 松下能孝)
- EPMAおよびJEOL iHP200Fの紹介 (JEOL 脇元理恵氏)
- 事例紹介 (NIMS 今井基晴)
- EPMA利用の流れ (NIMS 宮内直弥)
- 総合討論 (利用相談会)

*参加費無料

*どなたでも参加可能です！

*希望者（先着20名前後）に対し、本セミナー終了後、装置見学会を行います。



お問い合わせは以下までご連絡お願いいたします

参加登録フォーム→



物質・材料研究機構 ARIMセンターハブ 担当領域推進室

e-mail : arim-gyomu@nims.go.jp